

令和元年 11 月 14 日

特許 賢作 様

(電気分野)

特許検索競技大会2019 アドバンスコース

評価結果

特許検索競技大会実行委員会作成

大会の目的

特許調査能力の客観評価と優秀者の顕彰等を通して、特許調査に関する技術の普及啓発を促すことにより、我が国のイノベーションの促進に寄与することを目的とする。

開催日時： 令和元年 9 月 7 日(土) 13:30～17:30

会 場： TKP渋谷カンファレンスセンター (東京会場)

名古屋工業大学御器所キャンパス (名古屋会場)

大阪工業大学大宮キャンパス (大阪会場)

九州工業大学戸畑キャンパス (福岡会場)

参加者数： 東京 237 名 名古屋 58 名 大阪 85 名 福岡 8 名 合計 388 名

主 催： 一般財団法人工業所有権協力センター

共 催： 一般財団法人日本特許情報機構

名古屋工業大学 大阪工業大学 九州工業大学

特許検索競技大会2019 アドバンストコース 評価結果

◆ 参加内容

参加会場	東京会場
参加者番号	100000
参加者氏名	特許 賢作
利用商用特許検索データベース	① Shareresearch ② Patent SQUARE
選択した分野	電気分野

◆ 認定基準

- ① ゴールド 合計偏差値65以上、かつ問1～問3の各設問の偏差値55以上
- ② シルバー 合計偏差値60以上、かつ問1～問3の各設問の偏差値50以上
- ③ ブロンズ 合計偏差値55以上、かつ問1～問3の各設問の偏差値45以上

◆ 評価結果

ゴールド

合計偏差値	69.20 (共通問題偏差値 66.20、選択問題偏差値 69.90)	
各設問の偏差値	問1	66.20
	問2	69.80
	問3	62.60

※ 合計偏差値は、共通問題偏差値(=問1偏差値)と選択問題偏差値(問2と問3の合計点の偏差値)を加重平均したものです。

※ 各設問の偏差値は問1、問2、問3それぞれの合計点の偏差値です。

※ 選択問題偏差値、問2偏差値、問3偏差値は各分野での偏差値です。

◆ 得点(素点)結果

【表の☆印は参加者の成績です。*印は参加者全体の平均点です。】

【問1】

得点 範囲	0-5	6-10	11-15	16-20
結果			*	☆

【問2】

得点 範囲	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50
結果				*			☆			

【問3】

得点 範囲	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
結果				*		☆

【問1～問3の合計得点】

得点 範囲	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
結果					*				☆	